**Ли Ган. Интерферометрические методы и устройства контроля смещений негладких поверхностей : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.07 / Санкт-Петербург. гос. ин-т точной мех. и оптики.- Санкт-Петербург, 1997.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 98-1/2337-0**